

***Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)
Физико-технический факультет***

Лекция 1

Понятие излучения.

Поток излучения.

Реактор как источник излучений.

Первичные и вторичные источники излучений.

Задачи с источником на границе.

Понятие излучения

Излучение (ионизирующее излучение) – поток частиц или гамма-квантов, взаимодействие которых с объектом защиты приводит к изменениям последнего.

В рамках курса рассматриваются специальные методы расчета защит:

от **нейтронов**;
от **гамма-квантов**.

Поток излучения

$\{\underline{r}, \underline{\Omega}, E, t\}$ - точка фазового пространства

\underline{r} - радиус-вектор пространственной точки

$\underline{\Omega}$ - единичный вектор направления полета излучения

E – энергия излучения, t – момент времени

$N(\underline{r}, \underline{\Omega}, E, t)$ - число частиц в единичном объеме около точки фазового пространства,

$$\frac{\text{частиц}}{\text{м}^3 \cdot \text{эВ} \cdot \text{стерад}}$$

$$\Phi = v \cdot N = \Phi(\underline{r}, \underline{\Omega}, E, t)$$

- **ПОТОК ИЗЛУЧЕНИЯ**,

$$\frac{\text{частиц}}{\text{м}^2 \cdot \text{эВ} \cdot \text{стерад} \cdot \text{с}}$$

Реактор как источник излучений

Средняя энергия **нейтронов** спектра деления ~ **2 МэВ**.

Средняя энергия **гамма-квантов** деления ~ **1 МэВ**.

Изотоп	ν_f	$\beta, \%$	$\nu_{\gamma f}$	$\nu_{\gamma c}$
^{235}U	2,42	0,67	7,5	3,9
^{239}Pu	2,86	0,21	8,5	4,0

Первичные и вторичные источники излучений

Первичные источники излучений в реакторе – излучения, которые сопровождают акт деления или вызваны непосредственно этим актом.

Вторичные источники излучений в реакторе – излучения, вызванные взаимодействием нейтронов и гамма-квантов с веществом без деления.

Задачи с источником на границе

Известная функция $\Phi(\underline{R}_0, \underline{\Omega}, E)$, имеющая физический смысл и размерность потока излучения – внешний источник нейтронов в точках на границе системы (**внешний** распределенный **по поверхности** системы **источник**).

Моноэнергетический источник ($E = E_0$):

$$\Phi(\underline{R}_0, \underline{\Omega}, E) = \Phi_0(\underline{R}_0, \underline{\Omega}) \cdot \delta(E - E_0), \text{ если } (\underline{n} \cdot \underline{\Omega}) < 0$$

Источник, распределенный по энергии заданным образом:

$$\Phi(\underline{R}_0, \underline{\Omega}, E) = \Phi_0(\underline{R}_0, \underline{\Omega}) \cdot \chi(E), \text{ если } (\underline{n} \cdot \underline{\Omega}) < 0$$

Источник, перпендикулярный поверхности облучения:

$$\Phi(\underline{R}_0, \underline{\Omega}, E) = \Phi_0(\underline{R}_0, E) \cdot \delta((\underline{n} \cdot \underline{\Omega}) + 1), \text{ если } (\underline{n} \cdot \underline{\Omega}) < 0$$